


ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO Nr AP 172

wydany przez
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie nr 1 Data wydania: 13 stycznia 2017 r.

 <p>AP 172</p>	<p>Nazwa i adres</p> <p>ZEPWN J. CZERWIŃSKI I WSPÓLNICY – SPÓŁKA JAWNA</p> <p>LABORATORIUM WZORCUJĄCE ZEPWN</p> <p>ul. Kołłątaja 8 05-270 Marki</p>
<p>Kategoria laboratorium: działające w stałej siedzibie (S)</p>	<p>Dziedziny akredytacji¹⁾</p> <p>Siła i moment siły (12.01)</p>

Wersja strony: A

¹⁾ Numeracja dziedzin i poddziedzin zgodna z klasyfikacją podaną w załączniku do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl

**DYREKTOR
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI**

LUCYNA OLBORSKA

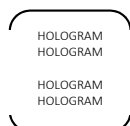
Nazwa wielkości fizycznej i rodzaj obiektu wzorcowania		Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru CMC	Kat. Lab.	Identyfikacja metody
12. Siła i moment siły					
12.01	siła				
	<ul style="list-style-type: none"> • siłomierze • przetworniki <ul style="list-style-type: none"> – ściskanie, rozciąganie – ściskanie 	(1 – 5000) N (5 – 1000) kN	0,01 % 0,05 %	S	IW-S1-1 (PN-EN ISO 376:2011)

Wersja strony: A

Niepewność pomiaru CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 %. Wartość wyrażona w procentach dotyczy procentowego udziału wartości wielkości mierzonej.

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AP 172

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

DYREKTOR
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

LUCYNA OLBORSKA
dnia: 13.01.2017 r.